【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和5年12月11日(2023.12.11)

【国際公開番号】WO2022/244774
【出願番号】特願2023-522676(P2023-522676)
【国際特許分類】
C08F 14/18(2006.01)
【FI】
C08F 14/18

【手続補正書】
【提出日】令和5年10月10日(2023.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
フッ素樹脂を重力によって落下させつつ、磁石によって磁場を付与することによって金属を除去する方法であり、
フッ素樹脂が落下する空間中に、磁性体からなるスクリーンを備えたものであって、
フッ素樹脂をスクリーンに通過させる際にスクリーンにバイブレーターからの振動を与えないことを特徴とするフッ素樹脂からの金属異物の除去方法。
【請求項２】
磁石は、電磁石である請求項１記載のフッ素樹脂からの金属異物の除去方法。
【請求項３】
フッ素樹脂は、粉体、ペレット又は造粒物である請求項１又は２記載のフッ素樹脂からの金属異物の除去方法。
【請求項４】
フッ素樹脂を重力によって落下させつつ、磁石によって磁場を付与することによって金属を除去する工程を有し、
フッ素樹脂が落下する空間中に、磁性体からなるスクリーンを備えたものであって、
フッ素樹脂をスクリーンに通過させる際にスクリーンにバイブレーターからの振動を与えないことを特徴とする金属異物が低減されたフッ素樹脂の製造方法。
【請求項５】
磁石は、電磁石である請求項４記載のフッ素樹脂の製造方法。
【請求項６】
フッ素樹脂は、粉体、ペレット又は造粒物である請求項４又は５記載のフッ素樹脂の製造方法。